

# | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 14. November 2002 (14.11.2002)

**PCT** 

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/090943 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G01N 21/03, 21/31

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/04823

(22) Internationales Anmeldedatum:

2. Mai 2002 (02.05.2002)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

(30) Angaben zur Priorität: 101 21 932.6 5. Mai 2001 (05.05.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): LINDE AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Abraham-Lincoln-Strasse 21, 65189 Wiesbaden (DE). (72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DIETRICH, Andreas [DE/DE]; Hans-Jakob-Strasse 80, 81673 München (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: LINDE AKTIENGE-SELLSCHAFT; Zentrale Patentabteilung, 82049 Höllriegelskreuth (DE).

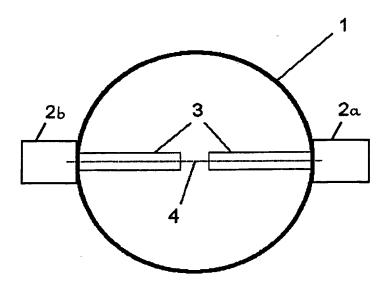
(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR THE SPECTROSCOPIC MEASUREMENT OF A CONCENTRATION OF GAS

Deutsch

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR SPEKTROSKOPISCHEN MESSUNG EINER GASKONZENT-



(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for measuring a concentration of at least one component in a process gas by laser (2a), whereby the beam of the laser (2a) pass through a volume (1) containing the process gas. The invention is characterised in that the beam extends partially in a free manner through the process gas and partially in an isolated manner with respect to the process gas. Only one part of the beam which extends freely through the process gas is designated as a measuring section (4) and is taken into account for laser-gas spectroscopic measurement of the a concentrations of gases.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

VO 02/090943 A1

### 

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Messung einer Konzentration mindestens einer Komponente eines Prozessgases mit einem Laser (2a), wobei der Srahlengang des Lasers (2a) ein das Prozessgas enthaltendes Volumen (1) durchquert. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Strahlengang teilweise frei durch das Prozessgas führt und teilweise von dem Prozessgas abgeschirmt verläuft, wobei nur der Teil des Strahlengangs, der frei durch das Prozessgas führt als Messstrecke (4) bezeichnet wird und zu einer laser-gas-spektroskopischen Messung von Gaskonzentrationen herangezogen wird.

WO 02/090943 PCT/EP02/04823

### Vorrichtung und Verfahren zur spektroskopischen Messung einer Gaskonzentration

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Messung einer Konzentration mindestens einer Komponente eines Prozessgases mit einem Laser, wobei der Strahlengang des Lasers ein das Prozessgas enthaltendes Volumen durchquert.

5

10

25

30

Bekannt sind Meßverfahren und -vorrichtungen zur Ermittlung der Konzentration einzelner Komponenten einer Gasmischung, die unter Einsatz eines Lasers zu lasergas-spektroskopischen Messungen ermittelt werden.

Bei der Anwendung von laser-gas-spektroskopischen Verfahren zur Konzentrationsbestimmung von Komponenten in staubbelasteten Prozessgasen (Gasmischungen) sind den bekannten Methoden jedoch durch die auftretende

15 Absorption und Reflexion der Laserstrahlung durch die Staubpartikel Grenzen gesetzt. Bei hoher Staubbelastung und größeren Meßstrecken, beispielsweise über einen größeren Rohrquerschnitt hinweg, nimmt die Intensität der Laserstrahlung über die Meßstrecke hinweg so stark ab, dass kein verwertbares Signal am Detektor ankommt. Die bekannten Verfahren sind somit für die beschriebenen Anwendungen nicht geeigent.

Der oben beschriebene Anwendungsfall tritt im Bereich der Metallverarbeitung oder der Energiegewinnung und Kraftwerkstechnik vergleichsweise häufig auf, da dort mit Staub verunreinigte (Prozess)-Gase in großen Mengen anfallen, deren Zusammensetzung für den Anlagenbetreiber von großem Interesse ist.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren und eine verbesserte Vorrichtung zur Durchführung von laser-gasspektroskopischen Messungen der Konzentration der Komponenten eines Prozessgases zur Verfügung zu stellen, wobei der Eignung der Erfindung auch für große Volumen staubbelasteter Prozessgase eine besonders wichtige Bedeutung zukommt.

Vorrichtungsseitig wird die gestellte Aufgabe dadurch gelöst, dass der Strahlengang teilweise frei durch das Prozessgas führt und teilweise von dem Prozessgas abgeschirmt verläuft, wobei nur der Teil des Strahlengangs, der frei durch das Prozessgas führt als Meßstrecke bezeichnet wird.

5

10

15

20

35

Bevorzugt ist die Abschirmung des Strahlengangs als Hohlkörper ausgebildet. Besonders bevorzugt sind im Bereich der Abschirmung Mittel zur Einspeisung eines Spülgases vorgesehen, welches zur Verdrängung des Prozessgases aus der Abschirmung, insbesondere aus dem Inneren des Hohlkörpers, dient. Dadurch befindet sich vorteilhaft im Inneren der Abschirmung ein in seiner Zusammensetzung bekanntes, sauberes Gas durch das der Laserstrahl fast keine Abschwächung seiner Intensität erfährt und das sich für die Konzentrationsmessung neutral verhält oder aufgrund der bekannten Zusammensetzung nachträglich aus der Messung wieder eliminiert werden kann. Als Spülgas ist beispielsweise Stickstoff sehr geeignet. Auch Inertgase sind generell als geeignet anzusehen. Die Eignung eines Gases als Spülgas hängt u.a. davon ab von welcher Komponente des Prozessgases die Konzentration ermittelt werden soll.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Abschirmung rohrförmig ausgebildet. Besonders vorteilhaft ist die Abschirmung als wassergekühlte Lanze ausgeführt. Durch diese Ausführung wird ermöglicht, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Konzentrationsmessung auch in Prozessgasen, die eine sehr hohe Temperatur aufweisen, problemlos eingesetzte werden kann.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung weist die Abschirmung ein hitzebeständiges und/oder säurefestes Material auf. Bevorzugt weist die Abschirmung ein keramisches Material auf. Diese Materialien ermöglichen ebenfalls den problemlosen Einsatz der erfindungsgemäßen Vorrichtung unter schwierigen Bedingungen, beispielsweise in Anwesenheit von sauren Komponenten im
Prozessgas.

Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist die Abschirmung am Beginn des Strahlengangs beim Laser angebracht sowie vor einem Detektor, auf den die Laserstrahlung trifft, wodurch die Meßstrecke von beiden Seiten durch die Abschirmung begrenzt wird. Diese Ausgestaltung birgt unter anderem den Vorteil, dass

WO 02/090943 PCT/EP02/04823

eventuell vorhandene Randeffekte (Effekte im Randbereich eines Gasvolumens) aus der Messung ausgeblendet werden. Störende Randeffekte können beispielsweise in einem strömenden Prozessgas auftreten.

- Verfahrensseitig wird die gestellte Aufgabe dadurch gelöst, dass der Strahlengang teilweise frei durch das Prozessgas führt und teilweise von dem Prozessgas abgeschirmt verläuft, wobei nur der Teil des Strahlengangs, der frei durch das Prozessgas führt, als Meßstrecke bezeichnet wird und zu einer laser-gasspektroskopischen Messung von Gaskonzentrationen herangezogen wird. Das so gestaltete Verfahren ermöglicht eine zuverlässige Messung auch über größere Meßstrecken hinweg und in staubbelasteten oder anderweitig verschmutzten oder allgemein mit Partikel vermengten Prozessgasen.
- Vorteilhaft wird die Abschirmung mit einem Spülgas gespült. Mit besonderem Vorteil

  wird als Spülgas Stickstoff eingesetzt. Dadurch befindet sich vorteilhaft im Inneren der
  Abschirmung ein in seiner Zusammensetzung bekanntes, sauberes Gas durch das der
  Laserstrahl fast keine Abschwächung seiner Intensität erfährt und das sich für die
  Konzentrationsmessung neutral verhält, d.h. keinen Beitrag liefert sofern nicht die
  Konzentration einer Stickstoffverbindung gemessen werden soll. Allgemein formuliert
  hängt die Eignung eines Gases als Spülgas davon ab von welcher Komponente des
  Prozessgases die Konzentration ermittelt werden soll. In der Regel wird bevorzugt ein
  Spülgas gewählt, das sich von dem Gas dessen Konzentration bestimmt werden soll
  im Hinblick auf die Spektroskopie deutlich unterscheidet.
- Auch Inertgase sind vorteilhaft als Spülgase einsetzbar. Der besondere Vorteil besteht bei Inertgasen darin, dass eine chemische Reaktion zwischen Spülgas und Prozessgas ausgeschlossen werden kann.
- Gemäß einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird Umgebungsluft angesaugt und als Spülgas eingesetzt. Diese Ausgestaltung bietet vor allem den Vorteil niedriger Verfahrenskosten. Jedoch ist die Gegenwart von Umgebungsluft nicht bei allen Anwendungen wünschenswert, beispielsweise bei einer Bestimmung der CO-Konzentration in einem Abgas würde Umgebungsluft als Spülgas zu einer Störung der Messung führen.

Ebenso ist beispielsweise für Messungen der Sauerstoffkonzentration in einem Prozessgas Stickstoff als Spülgas zu bevorzugen.

Die Erfindung weist weiterhin den Vorteil auf, dass zur Messung der Konzentration ein Laser mit geringer Leistung eingesetzt werden kann, da die Meßstrecke durch die erfindungsgemäße Abschirmung im Vergleich zu einer Messung ohne Abschirmung verkürzt wird. Der Einsatz eines Lasers mit geringer Leistung reduziert darüber hinaus vorteilhaft die Gefahr von unerwünschten Veränderungen im Prozessgas, die durch die Energie der Laserstrahlung im Prozessgas ausgelöst werden könnten.

10

Die Erfindung sowie weitere Einzelheiten der Erfindung werden im Folgenden anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Hierbei zeigt die einzige

15 Figur einen Querschnitt durch ein das Prozessgas enthaltendes Volumen

Im einzelnen ist in der Figur ein das Prozessgas enthaltendes, rohrförmig begrenztes Volumen 1 dargestellt, das auf einer Seite einen Laser 2a und gegenüberliegend einen Detektor 2b aufweist, der die das Volumen 1 durchquerende und auf dem Detektor 2b auftreffende Laserstrahlung registriert. Der Strahlengang des Lasers 2a ist zum Teil von der Abschirmung 3 umgeben, die die Meßstrecke 4 auf beiden Seiten begrenzt, sowohl in Richtung zum Laser 2a hin als auch in Richtung auf den Detektor 2b zu. An der Abschirmung 3 sind vorteilhaft Mittel zur Einspeisung eines Spülgases wie z.B. Stickstoff vorgesehen. Diese Mittel sind in der Figur nicht dargestellt.

25

30

20

Das Volumen 1 ist beispielsweise mit einem heißen Prozessgas gefüllt, dessen Gehalt an Kohlenmonoxid bestimmt werden soll. Dazu wird eine Abschirmung 3 eingesetzt, die zwei wassergekühlte Keramikrohre 3 aufweist. Als Spülgas kommt gasförmiger Stickstoff zum Einsatz, der das Prozessgas aus dem Inneren der Keramikrohre 3 verdrängt, die beispielsweise durch Kühlwasser führende Rohrschlangen (nicht dargestellt) gekühlt werden.

Vorteilhaft weist eine erfindungsgemäße Abschirmung 3 in Abhängigkeit von der Distanz zwischen Laser 2a und Detektor 2b solche Abmessungen auf, dass die

Meßstrecke 4 beispielsweise eine Länge von 10 cm bis 30 cm beträgt. Besonders vorteilhaft erweist sich eine Meßstrecke 4 von ca. 20 cm.

Die Lasermessungen können mit besonderem Vorteil als kontinuierliche Messungen durchgeführt werden. In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung sind jedoch auch diskontinuierliche Meßmethoden mit Erfolg einsetzbar.

WO 02/090943 PCT/EP02/04823

#### <u>Patentansprüche</u>

1. Vorrichtung zur Messung einer Konzentration mindestens einer Komponente eines Prozessgases mit einem Laser (2a), wobei der Strahlengang des Lasers (2a) ein das Prozessgas enthaltendes Volumen (1) durchquert, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahlengang teilweise frei durch das Prozessgas führt und teilweise von dem Prozessgas abgeschirmt verläuft, wobei nur der Teil des Strahlengangs, der frei durch das Prozessgas führt als Meßstrecke (4) bezeichnet wird.

5

15

25

- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (3)
   des Strahlengangs als Hohlkörper (3) ausgebildet ist.
  - Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich
     der Abschirmung (3) Mittel zur Einspeisung eines Spülgases vorgesehen sind,
     welches zur Verdrängung des Prozessgases aus der Abschirmung (3),
     insbesondere aus dem Inneren des Hohlkörpers (3), dient.
  - 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (3) rohrförmig ausgebildet ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (3) als wassergekühlte Lanze ausgeführt ist.
  - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (3) ein hitzebeständiges und/oder säurefestes Material aufweist.
  - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (3) ein keramisches Material aufweist.
- 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (3) am Beginn des Strahlengangs beim Laser (2a) angebracht ist sowie vor einem Detektor (2b), auf den die Laserstrahlung trifft, wodurch die Meßstrecke (4) von beiden Seiten durch die Abschirmung (3) begrenzt wird :

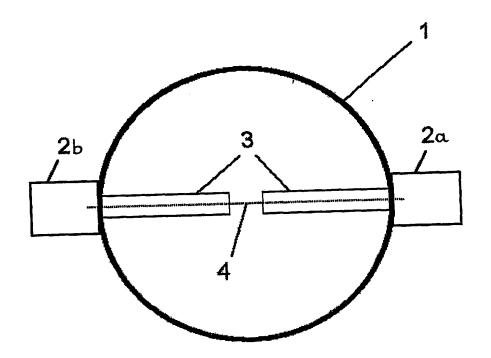
WO 02/090943 PCT/EP02/04823 7

- 9. Verfahren zur Messung einer Konzentration mindestens einer Komponente eines Prozessgases mit einem Laser (2a), wobei der Strahlengang des Lasers (2a) ein das Prozessgas enthaltendes Volumen (1) durchquert, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahlengang teilweise frei durch das Prozessgas führt und teilweise von dem Prozessgas abgeschirmt verläuft, wobei nur der Teil des Strahlengangs, der frei durch das Prozessgas führt, als Meßstrecke (4) bezeichnet wird und zu einer laser-gas-spektroskopischen Messung von Gaskonzentrationen herangezogen wird.
- 10 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (3) mit einem Spülgas gespült wird.

5

15

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass als Spülgas Stickstoff eingesetzt wird.



#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

rational Application No

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01N21/03 G01N21/31									
	nternational Patent Classification (IPC) or to both national classification	ition and IPC							
B. FIELDS		a sumbala)							
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classification GO1N	n symbols)							
	downwartellan to the autast that as	and decuments are included in the fields see	rohad						
Documental	lion searched other than minimum documentation to the extent that su	TCU gochweurs sie mennaar in me nees see							
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, search terms used)							
EPO-Internal, WPI Data									
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	<del></del>	Cotouret to plate No						
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to daim No.						
X	US 4 443 072 A (BALLARD EVAN 0) 17 April 1984 (1984-04-17) the whole document	1-11							
Х	US 5 120 129 A (FARQUHARSON STUAR 9 June 1992 (1992-06-09) the whole document	1-11							
Χ ·	US 5 069 551 A (BROWN ROBERT C) 3 December 1991 (1991-12-03) column 1, line 39-43 column 2, line 19-26 column 3, line 42 -column 4, line figure 2	1–11							
Further documents are listed in the continuation of box C.									
Special ca	tegories of cited documents:	"T" later document published after the Intern	national filing date						
"A" document defining the general state of the art which is not cited to understand the principle or theory underlying the									
"E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention									
filing date  cannot be considered novel or cannot be considered to  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or  involve an inventive step when the document is taken alone									
which is cited to establish the publication date of another wy document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the									
*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such document other means document is combined with one or more other such									
*P* document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed in the art.  *a* document member of the same patent family									
Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report									
7 August 2002 14/08/2002									
Name and mailing address of the ISA  Authorized officer  Authorized officer									
European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Moyor F									
	Fax: (+31-70) 340-2040, 1x: 31 651 600 III,	Meyer, F							

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

rational Application No

Patent document dted in search report		Publication date	<u> </u>	Patent family member(s)	Publication date
US 4443072	A	17-04-1984	NONE		
US 5120129	A	09-06-1992	NONE		
US 5069551	Α	03-12-1991	NONE		

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nationales Aktenzeichen

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

14/08/2002

Bevollmächtigter Bediensteter

Meyer, F

ruT/EP 02/04823 € KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 7 G01N21/03 G01N21/31 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchlerter Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 GO1N Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Betr. Anspruch Nr. Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile X US 4 443 072 A (BALLARD EVAN 0) 1-11 17. April 1984 (1984-04-17) das ganze Dokument US 5 120 129 A (FARQUHARSON STUART ET AL) 1 - 11X 9. Juni 1992 (1992-06-09) das ganze Dokument 1 - 11X US 5 069 551 A (BROWN ROBERT C) 3. Dezember 1991 (1991-12-03) Spalte 1, Zeile 39-43 Spalte 2, Zeile 19-26 Spalte 3, Zeile 42 -Spalte 4, Zeile 35; Abbildung 2  $\mathbf{x}$ Siehe Anhang Patentfamilie Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist \*E\* älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmetdedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist \*& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 Tel. (+31-70) 340-3016 Fax: (+31-70) 340-3016

7. August 2002

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffen

le zur seiben Patentfamilie gehören

rulionales Aktenzeichen

			<b>•</b>	 
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) d Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4443072	Α,	17-04-1984	KEINE	 
US 5120129	A	09-06-1992	KEINE	 
US 5069551	Α	03-12-1991	KEINE	 — که نبویت که جارج وی بازی نبویت سه مستون کی در